```
DialogClassic Web(tm)
DIALOG(R) File 351: Derwent WPI
(c) 2003 THOMSON DERWENT. All rts. reserv.
007717215
WPI Acc No: 1988:351147/198849
XRAM Acc No: C88-155418
XRPX Acc No: N88-266114
Joining nickel-base superalloys - by irradiating with nickel ions, vapour
depositing nickel, introducing nickel alloy powder, degassing and hot
isostatic pressing
Patent Assignee: KOBE STEEL LTD (KOBM )
Number of Countries: 001 Number of Patents: 001
Patent Family:
Patent No
                           Applicat No
            Kind Date
                                           Kind Date
                                                          Week
             A 19881101 JP 87100585
                                         A 19870422 198849 B
JP 63264283
Priority Applications (No Type Date): JP 87100585 A 19870422
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg
                       Main IPC Filing Notes
JP 63264283 A
Abstract (Basic): JP 63264283 A
       Heat resisting materials are joined by irradiating high-energy Ni
   ions on the surface of a Ni-base superalloy being joined in vacuum, to
   remove oxide film and adsorbed atoms from the surface; then vapour
   depositing Ni on the surface in vacuum with lowered ion-energy to form
   20 microns thick Ni thin film. The treated two surfaces are spaced by a
   predetermd, interval which is filled with Ni-base allow powder before
   degassing and sealing off then hot isostatic pressed for diffusion
   bonding the two surfaces.
       USE/ADVANTAGE - Used for making turbine rotors and rubine blades
   for gas turbines. Improving bonding strength and reliability of
   joining. Method is capable of joining curved surfaces.
       0/4
Title Terms: JOIN; NICKEL; BASE; SUPERALLOY; IRRADIATE; NICKEL; ION; VAPOUR
  : DEPOSIT: NICKEL: INTRODUCING: NICKEL: ALLOY: POWDER: DEGAS: HOT:
  ISOSTATIC; PRESS
```

International Patent Class (Additional): B23K-020/00: C23C-014/02

Derwent Class: M13: M23: P55

File Segment: CPI; EngPI

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-264283

֍ Int Cl.¹	識別記号	庁内整理番号	39 2	公開 昭和63年	(1988)11月1日
B 23 K 20/00 C 23 C 14/02	3 1 0	J - 6919-4E 6926-4K			
14/16		6926-4K	審查請求 未	請求 発明の数	1 (全5百)

3発明の名称 耐熱材料の接合方法

④特 頤 昭62-100585△出 額 昭62(1987)4月22日

62祭 明 者 水田 右 世 兵庫県明石市大久保町山手台1-65 32 明 者 ılı 明 兵庫県明石市大久保町西島140-3 32発明者 山田 保ク 兵庫県神戸市垂水区つつじが丘4丁目8番1号 印出 願 人 株式会社神戸製鋼所 兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号 3代 理 人 弁理士 宮太 泰一

明細:

1、発明の名称

耐熱材料の接合方法

2. 特許請求の範囲

1. NI 高超合金の接合すべき面に真空中で高エネルギのNIイオンを解射し、表面の酸化敏酸、吸遊 原子等を除去した後、引诱き真空中で刷起イオン のエネルギを低下させて上起接合面にNI に受了上 に関係20 p以下のNI 調整を形成し、次、除体 接合面幾程を行なった2 つの固を所要が決ました。 で対向配置し、その除間、密封を行い、しなの2 し、その後、陰間の既気、使し、NI 基础 し、その後、陰間の既気、使し、NI 基础 は、然間静水圧加圧処理を能し、NI 基础 を表現し、その食器を発現し、自己 を表現し、その後、といる自己 を表現し、といる自己 を表現し、といる自己 を表現し、といる自己 を表現している自己 を表現した。 の2 を表現し、2 を表現し、3 を表現し、4 を表現し、3 を表現し、4 を表現し、4 を表現し、4 を表現し、4 を表現し、4 を表現し、5 を表現し、4 を表現し、5 を表現し、4 を表現し、4 を表現し、4 を表現し、5 を表現し、5 を表現し、4 を表現し、5 を表現し、

2. 萬エネルギ Niイオンのイオンエネルギが400 ~5000€7であり、これを20~400€7 に低下させる 特許線次の福囲第1項記載の耐然材料の扱合方法。

3. 発明の詳細な説明

(澄景上の利用分野)

本鬼明は耐熱材料の接合方法、特にNi基超合金の拡散接合方法に関するものである。

(従来の技術)

ガスターピン用ターピンロータおよびターピン 質などは経合金からなる素子を所定形状に接合す ることによって製造されており、近時、かかる接 合法として原子の移動を接触母材間に起させる拡 散接合法が信頼の高い方法として適用されている。 しかし、この拡散接合法は接合面の函组さを非 常に細かくすること、複合表面の砂化補肥を除去 し、豊田を清浄にすることなど様々の仕上げが翌 求され、また未接合界間を告端にするためには暴 時間、かつ、高圧接触条件下で拡散処理しなけれ ばならないなどの問題を育しており、従って適用 に際し、種々の改良が試みられ、過去、多くの改 良方法が提案されている。例えばそのしつは母材 の被接合変属に予め母材中の主構成元素の拡散返 度よりも大きい鉱散速度を有する添加元素を含む 低融点合金階を形成した後、母材の被接合面を接 触加熱して液相拡散接合を行なう方法 (特開昭58

特別昭63-264283(2)

- 13487号公韓参照)であり、他はインサートノタルとして接合面に厚さ50μm。以下の金花を使用し、 無数化等調気下で1100~1300℃に加熱保持しなが ら加圧、接合する方法(特別昭54-109051 号公福 毎回)などである。

ところが、このような改良方法も前者では表面 の設化無数の場階的な除去は行なっておらず、ま た低融点合金階の成分調整、均一な成分、厚みの 層を形成することにかなり困難が予想され、後者 では境界面にTiC が折出し強度がでないなどの問 観光数)、必らずしも充分な接合を違成するには 至らない。

一方、高温高圧ガス雰囲気下で等方的に減処理 体に低幅を加える熱間静水圧加圧 (以下、BIP と 略記する。) 処理を利用し金属材料を減散接合す る方法が提高され注目されている。

このBIP 法による拡散接合はBIP 条件 (温度, 圧力, 時間) さえ適当に設定すれば同様会属, 異 様金属を問わず殆どの金属の拡散接合が可能であ ることからその有用性に関心が高まっている。 しかし、このIIIP 法による拡散接合法も前記令 拡散接合法と同様、IIIP 処理に完立って接合面の 故化被限を接去し、接合面を清浄にすることが必 要で、もし接合面に数化域限が存在するままIIP 処理した場合にはその接合力は弱く、場合によっ では人力によって容易に分割される程度となる。 そこで、本出観人はそれに対処し、さきに最近 個間に設か内限を設け、時間際に被接合面裏面の 故化被膜を機械的に破壊する役目をもつ金属例 などインサート材を光端し密封後、IIP 処理によ カー体化することを提案した。(特別昭56-13109 11 号公相を別)

ところがこの方法も、これをNI基場合金のよう に高硬度の材質のものに適用した場合には、その ままでなお効果が充分とは云えず、接合強度は母 材より強くなるということが分った。

(発明が解決しようとする問題点)

かように、拡散接合の目標は母材に匹敵する強 度を確実に、かつ経済的に実現することにあるに 肉らず、従来の方法は何れも完全とは云い誰い。

即ち、酸化铍酸の完全な験去は行なられておらず、 また、強度を低下させるような元素を含んでいる インサートメタルが完全に拡散したかどうかを確 返する方法も示されていない。

本発明は奴上の如き実状に対し、更に酸化減額の験去、接合菌の消冷化を図る改善された手段を 見出することにより*15延径合金のBIP 利用による 拡散接合の接合強度をより向上せしめることを目 的とするものである。

(問題点を解決するための手段)

しかして上記目的を連成する本発明の特徴とするところは、先ずHI基盟合金の接合すべき間に真空中において高エネルギのHIイオンを取材し、決固の配化被数。吸者原子等をは去する。そして引続き到空中で前記イオンのエネルギーを低下させ場合面上にHIを應着さる。

次いで上記接合面処理を行なった2つの面を所 定の隙間を隔てて対向配置させ、この隙間にNI基 超合金粉末を充填する。 そして、この陳間の脱気、密封を行ない、のち、 RIP 処理を推し焼結を行なうことによりNI基場合 金の2両を組合金粉末を介して拡散接合するの各 工程からなる。

ここで、上記本発明の真空中における高エネルギNiイオンの照射、接合関上へのNI講験の形成には第4回に示す如きイオンプレーティング装置が使用される。

この装置には被処理物にパイアス電源が達なっており、前記NIイオンのエネルギはパイアス電圧によって決まる。例えばパイアス電圧を1000V にかり、このときのイオン速度は57,000m/。となる英国の戯化被数の株主や金属原子、紋化原子のたたき出しには高エネルギが要求され、40~~5000mVの高エネルギNIイオンが昂いられる。

通常、Ni 落組合金の酸化接数は10~20人(1~ 2×10・1∞)程度であり、これを除去するにはパイプス電圧1000Vのとき最大 5∞in 程度で可能である。 一方、イオンのエネルギを低下させるとイオン 自身が鼓処理物表面に悩えられ、落着することに なる。

従って本発明においてはイオンエネルギ20~40 0 eVに低下させ、これによって20 μ以下の股厚を 有するNi 疎解を接合面に形成する。

この操作はパイアス電圧を20~4009に下げるだけで容易に行なわれ、例えば100 eVのときのイオン速度は1800m/sである。

従って高エネルギイオンは高速イオンと読み替えることもできる。

なお、Hi 膜厚を20 μ以下としたのは20 μを越え て厚くなると、拡散により合金成分が均一化する のに時間がかかることになり、又、拡散が不充分 では効度が著しく低下するからである。

(作用)

上記未発明による拡散接合によれば高エネルギ のイオンを接合面に衝突させることにより従来の 技術では連成し得なかった潜かな裏面が得られ、 しかもこれが直ちに料理機で関われるため、その 後、空気に触れても清浄度に変化を来たさない。 又、上記Ni薄膜は境界面に金属炭化物が生成す

るのを防ぎ、前記清浄度の確保と相俟って接合独 度を向上し、信頼性を高める。

更に接合面間に介在する粉末は表面にうねり等があっても空隙が残ることなく、従って曲面の接合を可能ならしめる。

(実施例)

以下、更に本発明の実施例を説明する。

第1回ないし第3回は本鬼明方法による接合例を示し、第4回は本鬼明方法におけるNIイオン解 財, 原君を行なうイオンプレーティング返回の概要を示す。

先ず、後者のイオンプレーティング設置につき 説明すると、同装置は真空チャンパーのを備え、 その内部に被処理物(M) とターゲット金属(T) を 大ヶ所定の位置に保护する部村の。の及び点火装置 はいに連らなる!ズル四を有し、彼処理物保持に がいをバイフス質でに、一方、ターゲット保持 部材のをアーク質性的に大ヶ洋流し、パイフス質 部材のをアーク質性的に大ヶ洋流的し、パイフス質 のは、パイフス質性的に大ヶ洋流的し、パイフス質

深四の電圧を変えることによって11イオンのエネルギが次められ、図射されるが本発列の15合400 ~5000 V のパイアス電圧、イオンエネルギ400 ~5000 V の範囲で接合面へのイオン取割が行なわれ、複合面表面の酸化核酸の除去、吸着原子のたたき出しが行われる。

そして、その後、同真空チャンパーの内でパイ アス電圧を低下し20~400%、イオンエネルギ20~ 400e% の範囲に下げ、Niイオンの速度を低くする と今度はNiイオンが被処理接合面に高着を始め、 20 p以下の所要の厚みになるまで落着を行ない、 東面にNia限を形成する。

なお、上記イオン照射、透音の間、真空チャン パーの内は過常、 1×10⁻³torr以下の真空下に保 持する。

このようにしてNi 落組合金の接合すべき面にNi 薄膜を形成させ、これにもとづいて第1回ないし 第3回に示す接合が行なわれる。

第1回は上述の如くしてNiの薄膜が形成された Ni基組合金の固体と固体を本発明方法により拡散 接合する例であり、図において(A)、(B) は上記号 環接(3)、(3) を別路組合金国体(1)、(1) の各接合 すべき変画に形成した別路組合金金示しその接合 関を低かの練聞を勝ててカプセル(4)内にシール移 接触(3)により得接国定し、その機関に組合金粉末 図を発達している。

そして、この状態でその隙間を脱気、密封した 後、RIP 処理し、1180で、1000 tr/cfの下に3時 間保持すると、被接合面、Ni烹着層、超合金粉末 階が一体化され強固な接合が達成される。

第2回は上記と同様な方法による拡散接合例で あるが、被処理物の形状が複雑な場合を示してい ・

即ち、この場合においてはタービンのローク及 びタービン関の接合が複雑形状のNIな場合会(4)。 (8) の接合面にNI高限(3)、(3)、を形成した後、そ の間に組合金粉末切を介在させてこれをシール경 接廊(5)により固定してカプセル(4)内に収め、脱気、 出封し、NIP 処理によう一体化されて行なわれる。

又、第3回はNi基組合金の固体に対し粉末を接

35MB363-264283 (4)

合する場合であり、同じくNi 薄製のを形成したNi 基理合金の関体(I)をカプセル(A)内に収容し、Ni 基合金物末をその上に充端することによって両者 の指令が行なわれる原理を示している。

以上、未発明の拡放接合において共通すること は先ず、接合面に高エネルギミイオンを限制し、 裏面の設化接限、吸着原子等を除去した後、引装 さイオンエネルギを低下し真空中で別を深着させ 接合面上に利の開放を形成させた後に削り 処理に よる視路、複合を行なうことであり、これによっ て利等組合金の拡散接合を効果的に追求すること で利等組合金の拡散接合を効果的に追求すること で利等組合金の拡散接合を効果的に追求すること で利等組合金の大力。

なお、以上の如う接合は同じく耐熱材料である Co基盤合金においても同様に可能である。

勿論、この場合、薄膜、充壌粉末材料としては Co薄膜、Co 基盤合金粉末が用いられる。

(発明の効果)

本発明は以上のように真空中で高エネルギ料イ オンを照射し、接合面表面の清浄化を行なった後、 同接合面にNi消骸を落着、形成しその後、接合面 間に粉末を介在させてNIP 処理することによりNi 基場合金の2 面の接合を図るものであり、以下の 切み条効果が無格される。

(イ) 真空中で高エネルギイオンを表面に衝突させることにより、従来の技術では速成不可能であった清浄な裏面が得られ、しかも直ちにNimp版では関われるため、その後、空気に触れても清浄度は何ら変わることがない。このため拡散場合後も境界面に設化機関が残ることがなく、接合強度が大中に向上する。

- (*) 接合面に形成されるMI薄膜は境界面に金属 変化物が生成するのを助ぐ効果を有し、前記(f) の効果と相俟ってより信頼性の高い接合部を得る ことができる。
- (n) 上記制 領数は母材のベースメタルと同材質 であり、しかも20 μ以下と薄いので放放接合後は 全く成誌が残ることはなく、強度の低下を招くこ とがない。
- (c) 接合面間には隙間を設けて扮末を介在させるので表面にうねり等があっても空陰が残ること

第1回

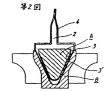
はなく、従って曲面の接合が可能である。

4. 図面の簡単な説明

第1回ないし第3回は本発明方法による接合方法を実施した各例であり、第1回は非高超合金の 個体と固体を粉末を介して接合する場合の概要断 面割、第2回は形状が複雑な場合の概要断面図、第3回は非超超合金の固体と粉末との接合を示す 更新面図である。又、第4回は本発明方法にお ける*iイオン照射及び確認形成に利用するイオン ブレーティング装置の個態度である。

- (A)(B)…Ni基紹合金、
- (1),(1)' ... #1. 拉招合金团体、
- (2) ···Ni 基因合金粉末、
- (3),(3)' ···Ni河膜、
- 4)…カプセル。

A 3 3'



符许出期人 株式会社 神戸製鋼所 代理人 弁理士 宫 本 泰 一 (



時期昭63-264283(5)

